放射光情報

■掲示板

■国立研究開発法人産業技術総合研究所 ポスドク研究員 公募

公募人員:産総研特別研究員 1~3名

所属:省エネルギー研究部門 エネルギー界面技術グループ

専門分野:二次電池,放射光分析,材料科学

応募資格:

• 雇用開始日までに博士の学位もしくは博士の学位取得可能なこ

•採用時において博士号取得後7年以内であること

• 同区分での雇用歴が5年未満であること

• 材料科学, 電気化学, 固体化学, 固体物理のいずれかの分野で 研究歴があること。特に,二次電池の研究開発,材料合成,電 子分光や X 線回折等の放射光実験のいずれかに関して経験が あることが好ましい。

着任時期:2017年4月1日

任期:2017年4月1日~2018年3月31日(更新の可能性有)

応募締切:適任者決定次第締切

提出書類: URL 参照

問合せ・書類送付先: URL 参照

URL: https://unit.aist.go.jp/hrd/keiyaku_koubo/28-ieco_

0029.html#ttl

■国立研究開発法人理化学研究所 無期雇用研究管理職 公募

公募人員:チームリーダー (無期雇用職) 1名

所属:放射光科学総合研究センター

専門分野:次世代放射光データ収集・処理技術開発研究

詳細は

http://www.riken.jp/careers/researchers/20170104/を参照

着任時期:2017年10月1日以降なるべく早い時期

任期:なし(60歳定年)

応募資格: すぐれた研究業績を有し、上記研究分野を国際的に牽 引する実力のある方。国籍は問わない。

提出書類:○履歴書 ○研究業績目録(主要論文 5編以内の別 刷各1部を添付のこと) ○外部資金獲得目録,受賞目録,学 会 活動等社会貢献目録 ○研究概要 ○研究計画と研究チー ム運営・人材育成に対する考え方 ○評価者3名の氏名,連絡

応募締切: 2017年3月31日 問合せ先・書類送付先:

〒351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1 理化学研究所

人事部 研究人事課宛 E-mail: kjk-desk@riken.jp

その他:提出書類は郵送にて送付のこと

● 選挙オンライン化のご案内 ●

庶務監事 藤原明比古 日本放射光学会事務局

2017年度実施の会長・評議員選挙より、オンライン投票を導入します。

選挙権をもつ全正会員には、メールにて投票の案内をお送りしますので、メールアドレスのご登録がない方、変更 をされる方は必ず事務局(jssrr@jssrr.jp)までお知らせください。

■行事予定

開催月日	名称	開催地	主催又は問い合わせ先	掲載巻・号
2017年 2/27	SPring-8 材料構造の解析に役立つ計算科学研究会(第3回)/第10回 SPring-8 先端利用技術ワークショップ	(株)ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター	(公財)高輝度光科学研究センター (JASRI),SPring-8 利用推進協議会 研究開発委員会 E-mail: suishin@spring8.or.jp	30 • 1
6/22-23	2017年 第42回光学シンポジウム「実用的な最先端の光学設計/光計測/光学素子/光学システム,光学における機械学習の活用」	東京大学 生産技術研究所 An棟 コンベンションホール	一般社団法人日本光学会 E-mail: optsymp42-aud@myosj.or.jp	30 • 1

■SPring-8 材料構造の解析に役立つ計算科学研究会(第 3回)/第10回 SPring-8 先端利用技術ワークショップ

主催:(公財)高輝度光科学研究センター (JASRI), SPring-8 利

用推進協議会 研究開発委員会

協賛:日本放射光学会,他

日時:2017年2月27日(月)13:00-18:30

場所: ㈱ニチイ学館 神戸ポートアイランドセンター

定員:70名 (傍聴無料 定員になり次第締め切ります。)

申込方法:WEBページから申込み

http://www.jasri.jp/iuss/research_activity/2016/20170227.

申込締切:2月13日(月)(予定) 事務担当:普及啓発課 濱本

問合せ先:

E-mail: suishin@spring8.or.jp

TEL: 0791-58-2785 FAX: 0791-58-2786

(公財)高輝度光科学研究センター

産業利用推進室 佐野則道 (sanon@spring8.or.jp)

SPring-8 利用推進協議会研究会事務局 (suishin@spring8.or.jp)

■2017年 第42回光学シンポジウム

「実用的な最先端の光学設計/光計測/光学素子/光学シス テム、光学における機械学習の活用」

主催:一般社団法人 日本光学会

協賛:日本放射光学会,他

日時:2017年6月22日(木)~23日(金)

場所:東京大学 生産技術研究所 An棟 コンベンションホール

東京都目黒区駒場 4-6-1

問合せ先:光学シンポジウムに関する問い合わせは、ホームペー

ジ、または下記連絡先にお願いします。

 $E-mail: optsymp42-aud@myosj.or.jp \quad TEL: 028-667-5711$ キヤノン㈱イメージコミュニケーション事業本部 光学技術33

開発室 菊地 正

ホームページ: http://myosj.or.jp/event2/opt_symp

■新刊紹介

■ブット・グラフ・カペル 界面の物理と化学

訳:鈴木祥仁•深尾浩次 出版社: 丸善出版㈱

ISBN 番号: 978-4-621-30079-4

定価: 本体7,800円+税

● 会誌オンライン利用方法に関するご案内 ●

編集委員長 吾郷日出夫 涉外幹事 雨宮健太

オンライン会誌にアクセスするには、放射光学会のトップページにある会員専用ボタンをクリックし、会員専用 ページにアクセスする必要があります。

会員専用ページにアクセスするためのユーザー ID とパスワードは

User ID: jsr301 Password: 7hroiP2t

です。このユーザー ID とパスワードは、次号が発行された後に失効します。

会員専用ページにある、学会誌「放射光」のオンライン閲覧をクリックして頂ければ、オンライン会誌を従来通り ご覧頂くことができます。

会員以外の方へのパスワード漏洩は禁止いたします。また、記事の著作権は日本放射光学会にありますので、転載 等のご希望に関しては、必ず事務局までご連絡下さい。良識あるご利用で、会員の皆様のお役に立てれば幸いです。 ホームページに関して問題等ございましたら、雨宮(kenta.amemiya@kek.jp)までご連絡下さい。オンライン会 誌に関するご連絡は、吾郷(ago@spring8.or.jp)までお願いします。